(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平4-236478

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51) Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

技術表示箇所

H01S 3/18

9170-4M

H01L 33/00

C 8934-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-5225

(22)出願日

平成3年(1991)1月21日

(71)出願人 000005016

パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 太田 啓之

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1

号パイオニア株式会社総合研究所内

(72)発明者 渡辺 温

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1

号パイオニア株式会社総合研究所内

(74)代理人 弁理士 藤村 元彦

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子

(57)【要約】

【目的】 基板結晶との格子整合のとれた良好なエピタキシャル層を形成し、発光効率の良い半導体発光素子を提供する。

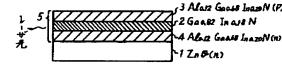
【構成】 複数のIII-V族化合物半導体混晶が基板結晶1上にエピタキシャル層5として形成されてなる半導体発光素子であって、2nOを基板結晶1とし、エピタキシャル層5の組成中、半導体GaNにおいてGaの一部をInまたはInとA1で置換(活性層2及びクラッド層3,4)するよう、エピタキシャル層5の組成を

AlrGa1-1-1 IntN

 $(0 \le x < 1, 0 < y < 1)$

としたことを特徴とする。

【効果】 混晶GaInN系あるいは混晶AlGaIn N系の良好なエピタキシャル層が得られ、これらにより 発光効率の優れた半導体発光素子を構成することができ る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のIII-V族化合物半導体混晶が基 板結晶上にエピタキシャル層として形成されてなる半導 体発光素子であって、前記基板結晶をZnOとし、前記 エピタキシャル層の組成を

AlrGa1-1-1 IntN

 $(0 \le x < 1, 0 < y < 1)$

としたことを特徴とする半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、特にレーザ装置に用いられる半 導体発光素子に関する。

[0002]

【背景技術】GaN等のIII-Vナイトライド系混晶工 ピタキシャル層を使った半導体発光素子では、従来、基 板結晶としてサファイア (α-Al₂O₃) が用いられて いた。 GaNの結晶構造はウルツ型であり、一方、基 板結晶であるサファイアはコランダム型である。ともに 六方晶系であるが、サファイアが原子面としては13回 の繰返し周期を持つように、両者は等価ではない。さら 20 に両者の格子定数が大きく異なり、互いの格子不整合は 14%にも及ぶ。こうした格子不整合のために良好なエ ピタキシャル層を形成することが難しく、これらを使っ た発光素子において効率の良い発光出力を得ることがで きなかった。

[0003]

【発明の目的】よって、本発明は上配のような問題点を 排除するためになされたものであり、その目的とすると ころは、基板結晶との格子整合のとれた良好なエピタキ シャル層を形成し、発光効率の良い半導体発光素子を提 30 供することである。

[0004]

【発明の構成】本発明による半導体発光素子は、複数の III-V族化合物半導体混晶が基板結晶上にエピタキシ ャル層として形成されてなる半導体発光素子であって、 前記基板結晶をZnOとし、前記エピタキシャル層の組 成を

AlaGa1-1-1 IntN

 $(0 \le x < 1, 0 < y < 1)$

としたことを特徴とするものである。

[0005]

【発明の作用】本発明による半導体発光素子において は、GaNエピタキシャル層の組成中、Gaの一部をI n、もしくはIn及びAlで置換したので、基板結晶Z n Oとの格子整合が得られる。

[0006]

【実施例】複数のIII-V族化合物半導体GaN, A1 N, InNに関して、横軸に格子定数、縦軸にパンドギ ャップ (禁制帯幅) をとりプロットすると、図1のよう なG a N, A 1 N, I n N E記した 3 点となる。ここ 50 n_{0.18} Nとし、クラッド層 3 及び 4 をそれぞれ p 型及び

で、混晶系におけるペガード則を仮定すると、3つの2 元系半導体GaN、AIN、InNを適当な比率で混合 することにより、同図中実線で囲まれた三角形内の領域 において当該4元系混晶の物性値(格子定数とパンドギ ャップ) を実現することができる。 なお、 図1 における GaN、AlN、InNは直接遷移型半導体であり、各 伝導帯及び価電子帯のそれぞれエネルギー最小値及び最 大値でのパンドギャップを示すものである。

【0007】図中点線で示した直線11は基板結晶2n 10 〇の格子定数3.24人のラインである。基板結晶2n Oは半導体GaNと同じウルツ型の結晶構造であり、G aNに近い格子定数を有していることが分かる。このラ イン11とGaN-InN間の3元系混晶のラインとの 交点A、及びライン11とA1N-InN間の3元系混 晶のラインとの交点Bの組成をペガード則を用いればそ れぞれ

A点: Gao. 82 I no. 18 N B点: A 10.69 I no.31 N と見積ることができる。

[0008] また、線分ABは、混晶GaInAlN系 で基板結晶ZnOと格子整合がとれる組成範囲を示すも のであり、これに再びペガード則を仮定すれば、線分A Bの物性値は、上記A点組成とB点組成間の混晶(4元 系混晶) により実現されることになるので、

(Gao. 82 I no. 18 N) 1-V

..... (1) (A lo. 69 I no. 31 N) v

という概略の組成範囲にてエピタキシャル層を形成すれ ば其板結晶ZnOとの格子整合がなされることになる。

【0009】半導体レーザ素子を形成する場合、エピタ キシャル層をいわゆるダブルヘテロ構造とすることが一 般的に採用されている。この場合、活性層における光子 の閉込めを有効に行なうため、クラッド層のパンドギャ ップを、活性層のバンドギャップより0.3e V程度大 きい値に設定するのが好ましいと言われており、ZnO を基板結晶とする場合は、上記組成式(1)で表わされ る組成範囲の中から、互いのパンドギャップ差が約0. 3 e V となるものを形成すれば良いことになる。例えば 図1中において、活性層として最もシンプルなA点組成 を選択した場合には、当該A点組成におけるパンドギャ 40 ップよりも 0.3 e Vだけ大きいパンドギャップを有す るC点組成をクラッド層に適用すれば良い。C点におけ る混晶の組成は、上述の11線上の4元系混晶の組成式 (1) 及びペガード則より算出することができる。

【0010】図2に、上述の如く基板結晶2nOに格子 整合をとったAlıGaı-ı-y InyN (0≦x <1, 0 <y <1) 系混晶で活性層とクラッド層を形成したダブ</p> ルヘテロ構造半導体レーザ索子の構成の一例が示されて いる。ここでは、基板結晶1をn型2nOとし、上記見 積られた組成範囲に従って、活性層2を混晶G ao.s2 I

3

n型の混晶A 10.12 G 20.08 I no.20 Nとしてエピタキシャル層 5 を形成したものである。このようにして構成された半導体レーザ素子では、通常、クラッド層に順方向パイアスを印加することにより活性層に光子を発生せしめ、層内部の光共振によって活性層の劈開面より誘導放出されたレーザ光を得ることができる。

【0011】さらに、活性層もAlrGa1-r-rInrN (0<x<1,0<y<1)で構成することを考慮すれば、青色から紫外領域の短波長半導体レーザ光を得ることが可能となる。また同じように基板結晶 ZnOに格子 10 整合をとったAlrGa1-r-rInrN系混晶でpn接合を形成し、発光ダイオードとすることも可能である。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導体発 光素子においては、ZnOを基板結晶とし、エピタキシ ャル層の組成中、半導体GaNにおいてGaの一部をInまたはInとAIで置換することにより基板結晶ZnOとの格子整合をなしているので、混晶GaInN系あるいは混晶AIGaInN系の良好なエピタキシャル層が得られ、これらにより発光効率の優れた半導体発光素子を構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】III-V族化合物半導体とその混晶についてパンドギャップとその格子定数を示す図。

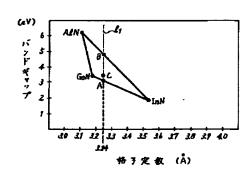
10 【図2】本発明の実施例におけるダブルヘテロ構造半導 体レーザ素子の構成を示す図。

【主要部分の符号の説明】1……基板結晶

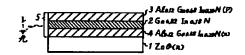
3, 4…クラッド層

5……エピタキシャル層

【図1】



【図2】



3

PAT-NO:

. 5 .

JP404236478A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04236478 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

PUBN-DATE:

August 25, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OTA, HIROYUKI

WATANABE, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

PIONEER ELECTRON CORP

N/A

APPL-NO:

JP03005225

APPL-DATE:

January 21, 1991

INT-CL (IPC): H01S003/18, H01L033/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a semiconductor light emitting element having a high light emitting efficiency by forming an excellent epitaxial

layer

lattice-matched to a substrate crystal.

CONSTITUTION: In a semiconductor light emitting element formed with a

plurality of III-V compound semiconductor mixed crystals as an epitaxial layer

5 on a substrate crystal 1, a composition of the layer 5 is so formed with

Al < SB > x < /SB > Ga < SB > 1 - x - y < /SB > In < SB > y < /SB > N (0 & le; x < 1, 0 < y < 1)that the crystal 1

05/16/2003, EAST Version: 1.03.0002

is ZnO, part of the Ga of the semiconductor GaN is substituted for In or In and Al (active layer 2 and clad layers 3, 4) in the composition of the layer 5.

The excellent epitaxial layer of mixed crystal GaInN or mixed crystal AlGaInN is obtained, thereby constituting a semiconductor light emitting element having an excellent light emitting efficiency.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

. .t. .